



## プレスリリース

平成28年3月9日  
内閣府  
政策統括官(科学技術・イノベーション担当)

### ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会（第4回）の開催について

ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会について、下記のとおり第4回を開催いたします。  
本会議は、一般に公開する形を予定していますので、傍聴を希望される方は、以下の要領により事務局に登録してください。

#### 記

1. 日 時：平成28年3月17日（木）15：00～17：00

2. 場 所：中央合同庁舎第4号館（12階）共用1208特別会議室  
(東京都千代田区霞が関3-1-1 TEL: 03-5253-2111)  
地下鉄東京メトロ「国會議事堂前駅」、「霞ヶ関駅」下車又は「虎ノ門駅」下車

#### 3. 議 事（予定）

- (1) 今後取り組むべきナノテクノロジー・材料基盤技術について
- (2) ナノテクノロジー・材料分野の取り組むべき課題の取りまとめ案について
- (3) その他

#### 4. 一般傍聴者の受付

傍聴を希望される方は、3月14日（月）12時までに、氏名、所属、連絡先（電話、メールアドレス）等を受付フォーム（<https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0177.html>）にて御連絡ください。席に限りがありますので、希望が多い場合は、抽選とさせていただきます。傍聴を御遠慮いただく場合に限り、3月15日（火）12時までに連絡させていただきます。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は開催案内（本紙）及び身分証明書等を持参してください。

#### 5. 報道関係傍聴者の受付

傍聴を希望される方は、3月14日（月）12時までに、氏名、所属、連絡先（電話、メールアドレス）等を受付フォーム（<https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0177.html>）にて御連絡ください。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は身分証明書を持参するとともに、社名腕章等を着用してください。

（問合せ先）内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付  
共通基盤技術グループ：横田 電話：03-6257-1334（直通）